(9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54—157296

(1) Int. Cl.²
H 01 B 1/02
H 01 C 7/00

H 01 G

②特

識別記号 〇〇日本分類 62 A 1

59 E 101.1 59 D 0 庁内整理番号 匈公開 昭和54年(1979)12月12日

6762-5E

6918-5E 2112-5E 発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

毎電極構造とその製造法

1/005

願 昭53—65681

②出 願 昭53(1978)6月2日

⑫発 明 者 高谷稔

東京都中央区日本橋一丁目13番

1号 東京電気化学工業株式会 社内

⑪出 願·人 東京電気化学工業株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番

1号

例代 理 人 弁理士 倉内基弘

外1名

男 概 書

1 発明の名称 電極構造とその製造法

2.特許請求の範囲

- (1) 一般能基体にパラジウム、白金、金、銀 または これらの合金から激ばれた金銭及びフリットを焼 付けた下地金銭に、銀、ニッケル及び錦または錫 合金をこの際に電着して成る電板構造。
- (2) 磁器基体にバラジウム、白金、金、銀または これらの合金から選ばれた金銭及びフリットを焼 付けて下地金属とした磁器業体を、金銭小珠また は金銭被乗小球と共に鋼、ニッケル及び鶴または 総合金電影用の回転パレル式各電解めつき程内に 単次浸液し、抑能下地金銭上に酸次金銭器の電券 を行うことを特徴とする電振構造の製造方法。
- (5) 第2項の方法において、不依性ガスの泡を膨 転パレルに吹込むことを特徴とする関係構造の製 参方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は磁器コンデンサ、磁器悪体に焼付けた 抵抗膜より成る電気抵抗等における電極及びその 製造方法に関する。

従来総縁物および半導体磁器等に競棒を形成するには、低離点ガラス粉末いわゆるフリットを鍛造料に分散させてベースト状とし、印刷敏布して焼付けを行つていた。しかし、フリットが多かにと間をと為体との間の接着力は大きいが関極に対して半田の付着は容易になるとしても半田が銀を合金化してしまりことにより磁器から電極が頻離しやすく、強度の剝いものになつた。

上記の対策として、本出級人は特 公昭 4 6 - 2 1 5 2 8 号及び特公昭 5 0 - 4 0 5 8 号において、上記フリット接着薬の飯電秘の変面に電帯法によりニッケルまたは鍋を報酬する方法を提案した。磁器コンデンサの電板は携電体の要面に部分的に形成されるに過ぎないから、電流路の接続または確保が難しく、特に小脳の磁器コンデンサに

特朗問54-157296(2)

一方、報借チツブコンデンサーの場合には数数ないし数十枚以上の正電像と食電線を誘電線解解を介在して交互に重量させた電線(内部電線)を使用するが、この場合には内部電線を設備を設めませた。このでは、1000で以上(例1500では競励では大力のでは、1000では、1500で

金属を使用する必要がある。従つて、職 解チップマンデンサの両端面に無出される正負内部 電紙を 外部の 凶路に 接続する外部電板としては 電気接続 性 を考慮して上記金属と戦和性の高い金属例えば 上記金属と何一または組似の金属で先ず下地を形成する必要がある。 例えばバラジウムまたはパラジウム・銀合金、銀等が使用される。

秋近とくに各種電子機器のブリント国路基板の 半田付状況として半田楠に1回のみではなくて2 回避す方式が多くなりつつあり、この様な状況で はコンデンサの電極の耐熱性向上が必然的に要素

されて来た。

本発明者はとれについて種々研究した結果、磁 器基質に設けたパラジウムその他の金銭下地にニ ッケルを直接電影する代りに、先ず銅を電影し、 次にニッケルを電船し、さらに鍛または銀合金を 電差するととによりすぐれた接着力及び耐熱強度 を有する磁器コンデンサを提供し得た。蝌は下地 用の金属と電粉金属のイオン化機向に対して丁康 よいイオン化物向を有するため接着強度を向上さ せる。これは様で実施例に示す遊りである。また ニッケルに終いて錫を電影すると半田付着性の向 上が著しい。若しニッケル層のみを用いると、空 気により容易に後化され強酸性フラックスの使用 が必要となり、ひいてコンデンサの特性を低下さ せるのみならず、それを取付けるプリント基板の **熊化等機器の信頼性を低下させる。なお嵌器コン** テンサは一例でもつて下地会員として上記した耐 熟性合金または金属を使用する磁器業子例えば薄 験抵抗体を付着した磁器基板の電像において 本発 朋を異体化することもできる。

さらに本発明は上記した電券方法の改良法をも提供するもので、 磁器基体の下地金属への電着能率を改善するために電解メッキパレル内に多数の金属小球またはガラス球に金属被覆を施した 小球を収容して 助材として使用する。さらに、 不活性ガス気泡を電解メッキパレル内に改込むこと も本発明の目的の 1 つである。

以下本発明を図面に関連して説明する。

ベーストとして第1数の多層チップコンデンサー 耐増面に印刷金布される。

卵階 4、ニッケル層 5 及び傷または係合金層 6 は割記特許公報の方法に従って、または本発明の 改良方法に従って順次下地金属の上に電着される。

今、典型的な電橋の1例を示すと、下地金牌権 るの即みは約15-404、電解めつき金属の5 ち網階4は4-64、ニッケル暦5は1-44及 び錫または錫合金層6は4-64である。

第2回は上記の電影機 4、 5、 6を形成するために使用される回転パレル形電解めつき構 は は いただし見易くするため欄ケース及び電解機 2 2、 1、 1、 1、 2 5 年の必要な手段を 有するものとする。 1、 1、 1、 2 5 年のが 2 5 年のが 3 年の 3 5 年の 4 5 年の 5 年の 5 年の 5 年の 7 によりからリング状電歌 1 5、 1 4 が 実出し、 5 年の 5 年の 5 年の 6 年の 7 年の 8 及びシャット 1 9 を 形 底 し の 回転 パレル の 周 服 に 接 数 5 れる。 この 回転 パレル の 周 服 に 接 数 5 れる。 この 回転 パレル 2 1 に 4 5 電 派 に 接 数 5 れる。 この 回転 パレル

特別的54-157296(3) 中に挿入した磁器コンデンサー素体 2 1 は、電解 被中で駆動ギャー 2 5 により回転することにより 下地金解暦 5 の上に電着され、東いは先行する異 様電着層に電着される。

第2 別には、さらに金属小球または金属被覆を 例えば無電解めつきで施したガラス球 2 7 を装入 した例が示されている。とのような小球は本発明 の所定の電極の形成には必須ではないが電流路の 数を大幅に伸やすととにより電券能率を大きく向 上させるので本発明の万法を構成する。

第 5 図にはさらに不活性ガスの気泡を決入する 手段を付加した驚解めつき相が示されている。 同 図の例では窒素等の不活性ガス 供給タンク 5 1 か らポンプにより パイブ 2 8 を経て大 2 9 から 5 不 伝 性ガスを電解格 2 2 内へ放出することにより、 泡 5 0 をパレル 1 4 の穴 1 7 からパレル内へ 吹き 上げる。 これにより コンデンサ 業体 2 1 は 本の の機から引藤されて 流動化し、 電無 7 同志の な接触を次々に作り出して行くから、 電着効率が よがる。また電解液 5 流動化してさらに電影効率

が上がる。空気の吹込みとはちがつて電板1の表 面は酸化されるおそれがなく、 関々に異種電着層 を形成して行く場合(各段の電磁操作は同種の、 しかし別の槽で実施される)に良好な電着が選成 できる。

類 5 図の場合に、第 2 図と同様な薄髄性小球を 使用するとさらに効率が上がる。

次に本発明に従って下地金属の上に額次側、ニッケル及び錦士たは餅台金を形成して成る電影の 例を挙げ、その耐熱線度及び引張り強度を示す。

	- 数				
	下加金融	(2)	電解メツキ	耐熱強度	明報り強
i	Pd 100%	5	Cu+N1+8n	3 50°C 105 ec	1.2-2.6
2	"	5	Cu +N i +Sn	,	2.5~4.0
3	*	7	Cu+Ni+Sn	*	2.5~4.0
4	*	7	Ni+8n		0.5~2.4
5	***	7	Cu+Ni+SnZn	,,	2.0~4.0
6	-	1 0	Cu+Ni+8n		5.4~5.1
7	Ag 100%	"7	Cu+Ni+Bn	"	26~3
8	(80:20)	7	Cu+Ni+Sn		2.4~4
9	Pd:Auo)	7	Cu+Ni+8n	4.0	2.0~4.
10	1 60 - 10 - 107	. 7	Cu+Ni+Sn		2.1 4.1
1 1	A 80: Pd : Au	7	Cu+Ni+8n	*	2.4~4.

この場合に、下地金銭とガラスフリットは征来 法に従ってベースト状混合物とし、的経16 mm、 長さ3 mm、下地金銭の物能への回り込み長さ0.5。 ~0.9 m として転属チンプコンデンサ用磁器は体 への削機付けしたものを用いた。耐熱度にロジン のた態度チンプコンデンサ化フラックス(ロジン JIS K 5 9 0 2)を授し、次でH6 5 A 半出 (JIS 2 3 2 3 8)中に被職したとき、外部に を削機のフ 5 %以下の電板が半日に験かれた点 を削機度の以一ドを上記機屑チンプコンデンサの 両端の電板に半田付けし、これをショッパー試験 器で引張り剝離する点を引金り強度とした。

表から分ることは、先ずフリットが5%のように少ないときは引張り強敗が低いので或る触以上の割合を要することである。しかし、フリットが7%の場合でも下地金銭にニッケルを直接電粉すると引張強度が動いことが分る。さらに散外表面に供または耦合金が存在すると半田が付き易く、半田の強度に寄与することが分つたく表には現わ

れていないが)。さらに耐熱強度はいずれも 5 5 C で 1 G砂筒以上でもり満足なものでもつた。

以上のように、本発明によると引張り強度及び 耐熱強度のいずれもが充分に大きい程履チップコ ンデンサが得られることが分る。

また本発明の方法によると能率的な電板形成が 機成されることが分る。

上記の電極及びその電着方法は磁器材料を基体とする抵抗器の製造においてそのまま適用できるととは明らかである。第4回はその例を示す。第1回と共通な部分は同一の参照者号を用いた。2'は皮膜製低抗体である。凹から明らかなように、第1回に関する説明がそつくり成立つのでととでは説明を省略する。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明による独層チップコンデンサの 図式的な新面図、第2 図は本発明の方法の実施装 便の一部被新面図、第5 図は他の実施装置の一 都破断面図、及び第4 図は本発明の抵抗器の図式 特間 四54--157236:4)

的な断面図である。

凶中主要な形材は次の通りである。

1: 新電体または磁器、 2: 内部電極、 5: 下地 金属機、 4: 網層、 5: エッケル形、 6: 鍋また は総合金層、 8: 電板、 1 4: 図板パレル、 1 5, 1 6: リング状電板、 1 7: 穴、 1 8: ギャー、 1 9: シャフト、 2 0: ブラン、 2 1: 磁器コン デンサ業体、 2 2: 電解槽、 2 3: 電板、 2 8: パイプ、 2 9: 穴、 3 0: 気泡。

代理人の氏名 倉 内 幕 弘

間 倉橋 睽



